

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

UNIVERSITE DE BISKRA

FACULTE DES SCIENCES ET DES SCIENCES DE L'INGENIEUR

DEPARTEMENT D'ELECTROTECHNIQUE

MEMOIRE DE MAGISTER

Spécialité : ELECTROTECHNIQUE

Option : ELECTRICITE INDUSTRIELLE

Présenté et soutenu publiquement par :

ARIF ALI

(Ingénieur en Electrotechnique)

à l'Université de BISKRA

THEME

MODELISATION D'UNE INSTALLATION A PLASMA

INDUCTIF BASSE FREQUENCE

Soutenu le : / /2003

Devant le jury composé de :

R. ABDESSEMED	Maître de Conférences	Université de Batna	Président
S. M. MIMOUNE	Maître de Conférences	Université de Biskra	Rapporteur
K. SRAIRI	Maître de Conférences	Université de Biskra	Examineur
M. HECINI	Docteur, M.A.C.C.	Université de Biskra	Examineur
M. BAHRI	M.A.C.C.	Université de Biskra	Invité